

- Абдуллина С. Р., Власов А. А.** Методы подавления боковых резонансов в спектре отражения волоконных брэгговских решёток, том 50, № 1, с. 90.
- Абрамкин Д. С.** См. Емельянов Е. А.
- Аверьянов А. В., Глебова Г. М.** Определение координат движущегося объекта сосредоточенной сейсмической системой наблюдения, том 50, № 4, с. 67.
- Авроров С. А.** См. Губарев В. В.
- Алексеев М. В., Бильский А. В., Дулин В. М., Козинкин Л. А., Маркович Д. М., Токарев М. П.** Диагностика струйных течений томографическим методом измерения скорости, том 50, № 5, с. 37.
- Алямкин С. А., Нежевенко Е. С.** Сравнительный анализ эффективностей фильтра Калмана и фильтра частиц при решении задачи сопровождения объекта в сейсмической системе обнаружения, том 50, № 1, с. 66.
- Андрушкевич М. М.** См. Атутов С. Н.
- Антипов С. Н.** См. Петров О. Ф.
- Антонова И. В.** См. Небогатикова Н. А.
- Арбузов В. А., Арбузов Э. В., Бердников В. С., Буфетов Н. С., Дубнищев Ю. Н., Шлапакова Е. О.** Оптическая диагностика структуры и эволюции плавучих струй в сильновязкой жидкости, том 50, № 5, с. 47.
- Арбузов Э. В.** См. Арбузов В. А.
- Асанов А. З., Демьянов Д. Н.** Аналитический синтез функциональных наблюдателей для систем с сигнальными возмущениями, том 50, № 6, с. 111.
- Атутов С. Н., Данилина Н. А., Микерин С. Л., Плеханов А. И., Андрушкевич М. М., Сурков Е. Н.** Детектирование малой примеси ацетона в выдыхаемом воздухе в целях неинвазивной диагностики диабета I типа, том 50, № 4, с. 107.
- Базаров Ю. Б., Мешков Е. Е.** Способ регистрации быстролетающих микрочастиц с использованием диакопической проекции, том 50, № 5, с. 116.
- Бацанов С. А.** См. Гутаковский А. К.
- Белозеров А. Ф.** Современные технологии создания систем оптико-физических измерений газодинамических полей размером до 1000 мм, том 50, № 5, с. 3.
- Белоусова О. Н., Зеркаль С. М.** Численное исследование алгоритма выбора референтного скоростного распределения в задаче кинематической сейсмотомографии, том 50, № 6, с. 120.
- Бердников В. С.** См. Арбузов В. А.
- Бессмельцев В. П., Булушев Е. Д.** Оптимизация режимов лазерной микрообработки (обзор), том 50, № 6, с. 3.
- Бильский А. В.** См. Алексеев М. В.
- Блошкин А. А.** Межуровневые оптические переходы в квантовых ямах $\text{Si}/\text{Ge}_x\text{Si}_{1-x}/\text{Si}$, том 50, № 3, с. 47.
- Большухин М. А., Знаменская И. А., Свешников Д. Н., Фомичев В. И.** Термографическое исследование турбулентных пульсаций воды при неизотермическом смешении, том 50, № 5, с. 75.
- Булушев Е. Д.** См. Бессмельцев В. П.
- Буфетов Н. С.** См. Арбузов В. А.
- Вайнмастер П. И.** См. Рабинович Е. В.
- Вальковский В. В.** См. Степина Н. П.
- Василенко А. П.** См. Емельянов Е. А.
- Васильев М. М.** См. Петров О. Ф.
- Ваулина О. С.** См. Петров О. Ф.
- Власов А. А.** См. Абдуллина С. Р.
- Власов Е. В.** См. Ковалев А. М.
- Володин В. А.** См. Черкова С. Г.
- Володин В. А.** Электрон-фононное взаимодействие и комбинационное рассеяние света в легированных сверхрешётках GaAs/AlAs, том 50, № 3, с. 68.
- Воскобойников Ю. Е.** Оптимизация алгоритмов вейвлет-фильтрации с многопараметрическими пороговыми функциями, том 50, № 6, с. 69.
- Воскобойникова Г. М.** См. Губарев В. В.
- Вяткин С. И.** Метод бинарного поиска элементов изображения функционально заданных объектов с применением графических акселераторов, том 50, № 6, с. 89.

- Глебова Г. М. См. Аверьянов А. В.
- Голдина Н. Д. Метод расчёта несимметричных зеркал для интерферометров отражённого света, том 50, № 4, с. 114.
- Горбунова А. А. См. Лемешко Б. Ю.
- Горковенко А. И., Плеханов А. И., Симанчук А. Э., Якиманский А. В., Смирнов Н. Н., Соловская Н. А., Носова Г. И. Нелинейно-оптические свойства хромофорсодержащих полиимидов с ковалентно присоединённым красителем, том 50, № 1, с. 116.
- Гречихин В. А., Титов Д. А. Квазиоптимальная нелинейная фильтрация сигнала лазерного доплеровского виброметра, том 50, № 5, с. 99.
- Гриценко В. А. См. Исламов Д. Р.
- Грудин Б. Н., Кулешов Е. Л., Плотников В. С., Полищук С. В. Синтез стохастических изображений с заданной фрактальной размерностью, том 50, № 4, с. 14.
- Грузман И. С. Использование модели смеси равномерного распределения и распределения Мизеса для сегментации анизотропных изображений, том 50, № 2, с. 14.
- Губарев В. В., Ковалевский В. В., Хайретдинов М. С., Авроров С. А., Воскобойникова Г. М., Седухина Г. Ф., Якименко А. А. Прогнозирование экологических рисков от взрывов по совокупности сопряжённых геофизических полей, том 50, № 4, с. 3.
- Гузев А. А. См. Кеслер В. Г.
- Гунбин К. В. См. Якименко А. А.
- Гутаковский А. К., Свешникова Л. Л., Бацанов С. А., Ерюков Н. А. Электронно-микроскопические исследования нанокристаллов CuS, сформированных в плёнках Ленгмюра — Блоджетт, том 50, № 3, с. 108.
- Гутаковский А. К. См. Емельянов Е. А.
- Гутаковский А. К. См. Федина Л. И.
- Данилина Н. А. См. Атутов С. Н.
- Демьянов Д. Н. См. Асанов А. З.
- Двуреченский А. В. См. Новиков П. Л.
- Двуреченский А. В. См. Степина Н. П.
- Дубнищев Ю. Н. См. Арбузов В. А.
- Дулин В. М. См. Алексеенко М. В.
- Емельянов Е. А., Феклин Д. Ф., Путятю М. А., Семягин Б. Р., Гутаковский А. К., Селезнев В. А., Василенко А. П., Абрамкин Д. С., Пчеляков О. П., Преображенский В. В., Zhicuan N., Haiqiao N. Гетероэпитаксия плёнок $A^{III}B^V$ на вицинальных подложках Si(001), том 50, № 3, с. 13.
- Ерюков Н. А. См. Гутаковский А. К.
- Ефимов В. М. См. Резник А. Л.
- Ефимов С. В., Курганкин В. В., Замятин С. В. Проектирование передаточных функций с требуемыми прямыми показателями качества на базе преобразований Лапласа, том 50, № 4, с. 34.
- Журавлев К. С. См. Кожемякина Е. В.
- Журавлев К. С. См. Шестаков А. К.
- Замятин С. В. См. Ефимов С. В.
- Зеркаль С. М. См. Белоусова О. Н.
- Знаменская И. А. См. Большухин М. А.
- Игнатович С. Р. См. Коноваленко И. В.
- Исламов Д. Р., Гриценко В. А., Ченг Ч. Х., Чин А. Механизм переноса носителей заряда в диэлектриках с высокой диэлектрической проницаемостью и основанных на них элементах резистивной памяти, том 50, № 3, с. 115.
- Карменян А. В. См. Ли К.
- Карускевич М. В. См. Коноваленко И. В.
- Качурин Г. А. См. Черкова С. Г.
- Кеслер В. Г., Гузев А. А., Ковчавцев А. П., Царенко А. В., Панова З. В. МДП-фотодиод с туннельно-прозрачным слоем окисла на основе InAs, том 50, № 1, с. 105.
- Киннунен М. См. Ли К.
- Кириенко В. В. См. Паращенко М. А.
- Киричук В. С., Косых В. П., Попов С. А., Синельщиков В. В. Подавление квазистационарного фона в последовательности изображений посредством межкадровой обработки, том 50, № 2, с. 3.
- Киричук В. С., Шакенов А. К. Двухпороговый алгоритм обнаружения точечных объектов по стереоизображениям, том 50, № 6, с. 55.
- Клименко А. Г. См. Новоселов А. Р.

Ковалев А. М., Власов Е. В. Дифракционная глубина трёхмерных изображений, стимулирующих аккомодацию глаза, том 50, № 1, с. 3.

Ковалев А. М. О дисплеях персонального пользования для виртуальных сред с добавленной реальностью, том 50, № 6, с. 22.

Ковалевский В. В. См. Губарев В. В.

Ковчавцев А. П. См. Кеслер В. Г.

Кожемякина Е. В., Журавлев К. С. Влияние спиновой поляризации экситонов на энергетический спектр гетероструктур GaAs/AlGaAs, том 50, № 3, с. 87.

Козик В. И., Нежененко Е. С., Феоктистов А. С. Исследование метода адаптивного прогнозирования развития лесных пожаров на основе рекуррентных нейронных сетей, том 50, № 4, с. 88.

Козинкин Л. А. См. Алексеенко М. В.

Колесников А. В. См. Сидоров Ю. Г.

Комонов А. И. См. Небогатикова Н. А.

Коноваленко И. В., Карускевич М. В., Марущак П. О., Игнатович С. Р. Автоматизированная оценка кинетики накопления поверхностных повреждений сенсора усталости на основе анализа параметров деформационного рельефа, том 50, № 4, с. 41.

Корольков В. П. Чувствительность оптимизированного метода контурной маски к ошибкам процесса изготовления ДОО с кусочно-непрерывным рельефом, том 50, № 1, с. 9.

Косс К. Г. См. Петров О. Ф.

Косых В. П. См. Киричук В. С.

Кулешов Е. Л. См. Грудин Б. Н.

Курганкин В. В. См. Ефимов С. В.

Курносов М. Г. См. Павский К. В.

Кучьянов А. С., Плеханов А. И., Spisser H., Чубаков П. А. Анизотропия деформации решётки фотонного кристалла как основа высокочувствительных селективных оптических хемосенсоров, том 50, № 2, с. 77.

Лапко А. В., Лапко В. А. Влияние пропусков данных на аппроксимационные свойства непараметрической оценки двумерной плотности вероятности независимых случайных величин, том 50, № 1, с. 82.

Лапко А. В., Лапко В. А. Метод декомпозиции интервала значений случайных величин, основанный на результатах оптимизации непараметрической оценки плотности вероятности, том 50, № 4, с. 74.

Лапко А. В., Лапко В. А. Регрессионная оценка многомерной плотности вероятности и её свойства, том 50, № 2, с. 50.

Лапко В. А. См. Лапко А. В.

Латышев А. В. См. Федина Л. И.

Лемешко Б. Ю., Горбунова А. А., Лемешко С. Б., Рогожников А. П. О решении проблем применения некоторых непараметрических критериев согласия, том 50, № 1, с. 26.

Лемешко С. Б. См. Лемешко Б. Ю.

Ленкова Г. А. Особенности коррекции зрения внутриглазными линзами, том 50, № 2, с. 95.

Ли К., Киннунен М., Луговцов А. Е., Приезжев А. В., Карменян А. В. Оптические методы исследования динамики и деформации эритроцитов в условиях потока, том 50, № 5, с. 108.

Лисин Е. А. См. Петров О. Ф.

Лихачев А. В. Статистический метод подавления артефактов томографической реконструкции, том 50, № 2, с. 57.

Луговцов А. Е. См. Ли К.

Любутин П. С. См. Панин С. В.

Малиновский В. К. Нанонеоднородности в стёклах и релаксорах: как, когда и почему они возникают? (Обзор), том 50, № 6, с. 30.

Марин Д. В. См. Черкова С. Г.

Маркович Д. М. См. Алексеенко М. В.

Марущак П. О. См. Коноваленко И. В.

Мешков Е. Е. См. Базаров Ю. Б.

Микерин С. Л. См. Атутов С. Н.

Микерин С. Л., Угожаев В. Д. Перестраиваемый голографический интерферометр со светоделительным блоком и неподвижными зеркалами, том 50, № 2, с. 110.

Миронова Т. В. Ошибки измерений при обработке бинарных и полутоновых изображений, том 50, № 5, с. 84.

Моисеев А. Н., Назаров А. А. Асимптотический анализ многофазной системы массового обслуживания с высокоинтенсивным рекуррентным входящим потоком, том 50, № 2, с. 67.

- Мурасев А. А., Спектор А. А.** Интерполяционное оценивание помехи в системе аэроэлектроразведки полезных ископаемых, том 50, № 6, с. 80.
- Мясников М. И.** См. Петров О. Ф.
- Назаров А. А.** См. Моисеев А. Н.
- Небогатикова Н. А., Антонова И. В., Комонов А. И., Принц В. Я.** Создание массивов квантовых точек графена и мультиграфена в матрице фторографена, том 50, № 3, с. 101.
- Нежевенко Е. С.** См. Алямкина С. А.
- Нежевенко Е. С.** См. Козик В. И.
- Никифоров А. И.** См. Степина Н. П.
- Никифоров А. И., Тимофеев В. А., Тийс С. А., Пчеляков О. П.** Формирование наногетероструктур Ge/Si и Ge/Ge_xSi_{1-x}/Si методом молекулярно-лучевой эпитаксии, том 50, № 3, с. 5.
- Новаковский Ю. Л.** См. Рабинович Е. В.
- Новиков П. Л., Смагина Ж. В., Двуреченский А. В.** Исследование формирования nanoостровков германия на структурированных подложках кремния методом молекулярной динамики, том 50, № 3, с. 41.
- Новоселов А. Р., Клименко А. Г.** Эффект формирования и заполнения индием канавок в сапфире под действием лазерного излучения, том 50, № 4, с. 102.
- Носова Г. И.** См. Горковенко А. И.
- Онищенко В. С.** См. Пархоменко Н. Г.
- Павлов И. Н., Толкачев А. В.** Визуализация кристаллизации пограничного слоя капли воды методом нарушенного полного внутреннего отражения широкого коллимированного лазерного пучка, том 50, № 5, с. 120.
- Павский В. А., Павский К. В.** Стохастическое моделирование и анализ функционирования вычислительных систем со структурной избыточностью, том 50, № 4, с. 52.
- Павский К. В., Курносоев М. Г., Поляков А. Ю.** Инструментарий оптимизации параллельного моделирования наноструктур с квантовыми точками, том 50, № 3, с. 56.
- Павский К. В.** См. Павский В. А.
- Панин С. В., Титков В. В., Любутинов П. С.** Инкрементный подход к определению перемещений фрагментов изображений при построении векторных полей, том 50, № 2, с. 39.
- Панин С. В., Титков В. В., Любутинов П. С.** Сглаживание векторных полей с использованием поверхности Безье при оценке деформации методом корреляции цифровых изображений, том 50, № 1, с. 74.
- Панова З. В.** См. Кеслер В. Г.
- Паращенко М. А., Филиппов Н. С., Кириенко В. В., Романов С. И.** Электроосмотический насос на основе асимметричных кремниевых микроканальных мембран, том 50, № 3, с. 121.
- Пархоменко Н. Г., Перетяцкий А. А., Рейзенкинд Я. А., Онищенко В. С., Шевченко В. Н.** Применение вариационного метода к задаче оценки параметров сигналов в пассивной радиолокации с посторонним подсветом, том 50, № 1, с. 60.
- Пен Е. Ф., Шаталов И. Г.** Спектральные характеристики моделей голографических фотонных кристаллов, том 50, № 2, с. 84.
- Перетяцкий А. А.** См. Пархоменко Н. Г.
- Петров О. Ф., Ваулина О. С., Васильев М. М., Лисин Е. А., Мясников М. И., Антипов С. Н., Чепелев В. М., Косс К. Г., Тун И., Фортов В. Е.** Кулоновские системы сильновзаимодействующих пылевых частиц: эксперименты в лаборатории и условиях микрогравитации, том 50, № 5, с. 19.
- Плеханов А. И.** См. Атутев С. Н.
- Плеханов А. И.** См. Горковенко А. И.
- Плеханов А. И.** См. Кучьянов А. С.
- Плотников В. С.** См. Грудин Б. Н.
- Поликанин А. Н.** См. Тымкул В. М.
- Полищук С. В.** См. Грудин Б. Н.
- Поляков А. Ю.** См. Павский К. В.
- Пономарев А. В.** См. Пономарев В. А.
- Пономарев В. А., Пономарева О. В., Пономарев А. В.** Метод эффективного измерения скользящего параметрического спектра Фурье, том 50, № 2, с. 31.
- Пономарева О. В.** См. Пономарев В. А.
- Попов С. А.** См. Киричук В. С.
- Поройков А. Ю.** См. Boden F.
- Поташников А. К.** См. Сысоев Е. В.
- Преображенский В. В.** См. Емельянов Е. А.

- Приезжев А. В. См. Ли К.
- Принц В. Я. См. Небогатикова Н. А.
- Принц В. Я. См. Сейфи В. А.
- Путято М. А. См. Емельянов Е. А.
- Пчеляков О. П. См. Емельянов Е. А.
- Пчеляков О. П. См. Никифоров А. И.
- Рабинович Е. В., Вайнмастер П. И., Новаковский Ю. Л., Туркин А. С. Моделирование зоны трещиноватости, возникающей при гидравлическом разрыве пласта, том 50, № 4, с. 24.
- Расковская И. Л. Рефрактометрия оптически неоднородных сред на основе регистрации положения каустик при использовании структурированного лазерного излучения, том 50, № 5, с. 92.
- Резник А. Л., Ефимов В. М., Соловьев А. А., Торгов А. В. О надёжности считывания случайных точечных объектов при ограниченном числе пороговых уровней сканирующей апертуры, том 50, № 6, с. 61.
- Рейзенкинд Я. А. См. Пархоменко Н. Г.
- Ринкевичюс Б. С. См. Boden F.
- Рогожников А. П. См. Лемешко Б. Ю.
- Романов С. И. См. Парашенко М. А.
- Салов Г. И. О мощности одного нового статистического критерия и двухвыборочного критерия Вилкоксона, том 50, № 1, с. 44.
- Самойлин Е. А., Шипко В. В. Исследование точностных характеристик метода межканальной градиентной реконструкции цветных цифровых изображений, том 50, № 4, с. 59.
- Самойлин Е. А., Шипко В. В. Межканальная градиентная реконструкция цветных изображений, искажённых импульсными помехами, том 50, № 2, с. 22.
- Свешников Д. Н. См. Большухин М. А.
- Свешникова Л. Л. См. Гутаковский А. К.
- Седухина Г. Ф. См. Губарев В. В.
- Сейфи В. А., Принц В. Я. Спектральные характеристики СВЧ- и ИК-метаматериалов с трёхмерными резонаторами, том 50, № 3, с. 82.
- Селезнев В. А. См. Емельянов Е. А.
- Семидетнов Н. В. Эффекты локализации в прямом рассеянии при лазерной диагностике двухфазных потоков, том 50, № 5, с. 66.
- Семягин Б. Р. См. Емельянов Е. А.
- Сидоров Ю. Г., Якушев М. В., Колесников А. В. Дислокации в гетероэпитаксиальных структурах теллурида кадмия на подложках из арсенида галлия и кремния, том 50, № 3, с. 25.
- Симанчук А. Э. См. Горковенко А. И.
- Синельщиков В. В. См. Киричук В. С.
- Скачков А. Ф. Оптимизация структуры трёхпереходного солнечного элемента GaInP/GaAs/Ge со встроенным брэгговским отражателем $Al_{0,1}Ga_{0,9}As/Al_{0,8}Ga_{0,2}As$, том 50, № 4, с. 122.
- Скорнякова Н. М. См. Boden F.
- Скуратов В. А. См. Черкова С. Г.
- Смагина Ж. В. См. Новиков П. Л.
- Смирнов Н. Н. См. Горковенко А. И.
- Соболев В. С., Тимохин С. А. Максимально правдоподобные оценки параметров сигналов лазерных доплеровских систем (обзор), том 50, № 6, с. 42.
- Соловская Н. А. См. Горковенко А. И.
- Соловьев А. А. См. Резник А. Л.
- Спектор А. А. См. Мурасев А. А.
- Степина Н. П., Вальковский В. В., Двуреченский А. В., Никифоров А. И., Moers J., Gguetzmacher D. Мезоскопические структуры с квантовыми точками Ge в Si для однофотонных детекторов, том 50, № 3, с. 62.
- Сурков Е. Н. См. Атутов С. Н.
- Сысоев Е. В., Поташников А. К. Адаптивная пороговая обработка дифференциальных интерферограмм, том 50, № 1, с. 20.
- Тийс С. А. См. Никифоров А. И.
- Тимофеев В. А. См. Никифоров А. И.
- Тимохин С. А. См. Соболев В. С.
- Титков В. В. См. Панин С. В.
- Титов Д. А. См. Гречихин В. А.
- Токарев М. П. См. Алексеев М. В.
- Толкачев А. В. См. Павлов И. Н.

Торгов А. В. См. Резник А. Л.
 Тун Й. См. Петров О. Ф.
 Туркин А. С. См. Рабинович Е. В.
 Тымкул В. М., Тымкул Л. В., Фесько Ю. А., Поликанин А. Н. Дальность действия тепловизионных систем. Ч. 1. Методика расчёта, том 50, № 4, с. 96.
 Тымкул Л. В. См. Тымкул В. М.
 Угожаев В. Д. См. Микерин С. Л.
 Федина Л. И., Гутаковский А. К., Латышев А. В. Атомная структура протяжённых дефектов в имплантированных бором слоях кремния, том 50, № 3, с. 34.
 Феклин Д. Ф. См. Емельянов Е. А.
 Феоктистов А. С. См. Козик В. И.
 Фесько Ю. А. См. Тымкул В. М.
 Филиппов Н. С. См. Паращенко М. А.
 Фомичев В. И. См. Большухин М. А.
 Фортов В. Е. См. Петров О. Ф.
 Хайретдинов М. С. См. Губарев В. В.
 Хайретдинов М. С. См. Якименко А. А.
 Царенко А. В. См. Кеслер В. Г.
 Ченг Ч. Х. См. Исламов Д. Р.
 Чепелев В. М. См. Петров О. Ф.
 Черков А. Г. См. Черкова С. Г.
 Черкова С. Г., Качурин Г. А., Володин В. А., Черков А. Г., Марин Д. В., Скуратов В. А. Фазовое расслоение как основа формирования светоизлучающих нанокластеров кремния в плёнках SiO_x при облучении быстрыми тяжёлыми ионами, том 50, № 3, с. 93.
 Чин А. См. Исламов Д. Р.
 Чочиа П. А. Сегментация изображений на основе анализа расстояний в пространстве признаков, том 50, № 6, с. 97.
 Чубаков П. А. См. Кучьянов А. С.
 Шакенов А. К. Алгоритмы подавления фона в задаче обнаружения точечных объектов на изображениях, том 50, № 4, с. 81.
 Шакенов А. К. См. Киричук В. С.
 Шаталов И. Г. См. Пен Е. Ф.
 Шашкова И. А. См. Boden F.
 Шевченко В. Н. См. Пархоменко Н. Г.
 Шестаков А. К., Журавлев К. С. Анализ СВЧ-потерь в гетероструктурных *pin*-диодах $\text{AlGaAs}/\text{GaAs}$, том 50, № 3, с. 74.
 Шипко В. В. См. Самойлин Е. А.
 Шлапакова Е. О. См. Арбузов В. А.
 Якиманский А. В. См. Горковенко А. И.
 Якименко А. А., Гунбин К. В., Хайретдинов М. С. Поиск перепредставленных характеристик генов: опыт реализации перестановочного теста с использованием графических процессоров, том 50, № 1, с. 123.
 Якименко А. А. См. Губарев В. В.
 Якушев М. В. См. Сидоров Ю. Г.
 Boden F., Kirmse T., Поройков А. Ю., Ринкевичус Б. С., Скорнякова Н. М., Шашкова И. А. Исследования точности измерений динамических деформаций поверхности методом корреляции фоновых изображений, том 50, № 5, с. 56.
 Gruetzmacher D. См. Степина Н. П.
 Haiqiao N. См. Емельянов Е. А.
 He X. См. Wu Z.
 Kirmse T. См. Boden F.
 Moers J. См. Степина Н. П.
 Spisser H. См. Кучьянов А. С.
 Wu Z., Zhai L., He X., Yu Q. Детектирование и измерение концентрации ацетилена в газах, выделяющихся из трансформаторного масла, с помощью оптико-акустического спектрометра на базе перестраиваемого лазера, том 50, № 2, с. 121.
 Yu Q. См. Wu Z.
 Zhai L. См. Wu Z.
 Zhicuan N. См. Емельянов Е. А.